PAT-NO:

JP404133453A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 04133453 A

TITLE:

LEAD FRAME FOR SEMICONDUCTOR DEVICE USE

PUBN-DATE:

May 7, 1992

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SHIBUYA, KOJIRO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP02255627

APPL-DATE:

September 26, 1990

INT-CL (IPC): H01L023/50, H01L021/56

US-CL-CURRENT: 257/666

ABSTRACT:

PURPOSE: To make it possible to perform a resin injection in upper and lower

resin sealing parts at almost the same time and to make it possible to prevent the generation of an unfilled part by a method wherein an opening part is provided in a part, which is positioned in the vicinity of the resin injection

hole of a metal mold, of the outer frame of a lead frame.

CONSTITUTION: In a semiconductor lead frame having a die pad 3, inner leads

4, which are provided on the periphery of the pad 3 and are respectively coupled with outer leads by tie bars 5, the outer leads 6, each one end of which is connected to each inner lead 4 and the other ends of which are connected to an outer frame 1, and suspension leads 7, each one end of which is

connected to each corner part of the pad 3 and the other ends of which are connected to the outer frame 1, a semiconductor pellet 11 is mounted on the pad

3 and thereafter, an opening part 10 is provided in a part, which is positioned in the vicinity of a resin injection hole of a metal mold, of the outer frame of the above lead frame, which is resin-sealed by the metal mold. For example,

the above <u>suspension leads</u> 7 are respectively <u>branched into a branch</u> <u>suspension</u>

<u>lead</u> 8 from their middles, the <u>branch</u> lead 8 is led out in parallel to the leads 6 from the vicinities of parts, which avoid a chamfering part 9, of a resin-sealing part 2 and is connected to an outer frame 1.

COPYRIGHT: (C)1992,JPO&Japio

⑲日本国特許庁(JP)

⑪特許出願公開

²² 公 開 特 許 公 報 (A) 平4-133453

⑤Int.Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月7日

H 01 L 23/50 21/56 G H

8418-4M 6412-4M

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

60発明の名称

半導体装置用リードフレーム

②特 願 平2-255627

②出 願 平2(1990)9月26日

個発明 者

1990代 理

茂 谷 幸 二 郎

東京都港区芝5丁目7番1号 日本電気株式会社内

勿出 願 人 日本電気株式会社

弁理十 内 原

東京都港区芝5丁目7番1号

発明の名称

半導体装置用リードフレーム

特許請求の範囲

1. ダイパッドと、このダイパッドの周囲にかけられかつタイバーにより連結されたインナーリードに接続されたアウターリードと、一端が外枠に接続されたアウターリードとを有するのでは、一端ではいて、前記ダイパッドのコーナー部に接続されたるするが多くでは、一点を受けて、一点を受けて、一点を受けて、一点を受けて、一点を受けて、一点を受けて、一点を受けて、一点を受けて、一点を対した。一点を受けて、一点を対した。

2. ダイパッドを支持する吊りピンの一場が二 股に分かれ外枠に接続されている請求項1 記載の 半導体装置用リードフレーム。

発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置用リードフレームに関し、 特に樹脂封止型半導体装置用のリードフレームに 関する。

〔従来の技術〕

るいは上型にのみ樹脂注入用のランナーやゲート 口が設けられ、樹脂封止部2内への樹脂注入が下型あるいは上型からのみ行われる構造になっていた。

(発明が解決しようとする課題)

(課題を解決するための手段)

ー5は、リードフレーム外枠1に延長接続されている。また、ダイバッド3の4つのコーナーには吊りリード7の一端が接続され、その他端は、途中から分岐リード8に分岐し、樹脂封止部2の面取り部9を避けた近傍からアウターリード6に平行して導出されリードフレームの外枠1に接続されている。

さらに、樹脂封止部2の面取り部9の近傍の外枠1には開口部10が設けられている。通常、面取り部9には樹脂封止のための金型の樹脂注入口が設けられるが、この開口部10は樹脂注入口が設けられる部位の近傍に限定して設けられる。開口部10の幅Aは、樹脂注入口の幅よりも約0.2m2 程度大きくした方がよい。本発明は開口部10の形状や大きさに限定されるものではない。

次にこのように構成された本実施例を用い、ダイパッド3に半導体ペレットを固定し、樹脂對止 金型で樹脂封止した半導体装置の断面図を第2図 に示す。第2図において、ダイパッド3に搭載さ

(実施例)

次に本発明について図面を用いて詳細に説明する。

第1図は本発明の第1の実施例を示す平面図で ある。

第1図において、複数のインナーリード4はダ イパッド3周辺に配置され、樹脂封止部2の周囲 でタイパー5で各々連結されている。インナーリ ード4の延長上にあるアウターリード6とタイパ

れた半導体ペレット11のボンディングパッドと インナーリード4の先端はワイヤー12で接続されている。

リードフレームの外枠1の下面の一部には、金 型の下部ランナー16が位置し下部ゲート口15 を介して樹脂封止部2と接続している。また開口 部10の上部には金型の上部ランナー14が位置 し、上部ゲートロ13を介して樹脂封止部2と接 続している。つまり、下部ランナー16と上部ラ ンナー14は、閉口部10が設けてあるために一 体化されている。上部ランナー14及び上部ゲー トロ13を図示していない樹脂封止金型の上型に 形成することは全く容易である。以上のことか ら、樹脂封入時に下部ランナー16から注入され てきた溶融樹脂の一部は、下部ゲートロ15か ら、そして他の溶融樹脂は開口部10を通り、上 部ランナー14を経て上部ゲート口13から、樹 脂封止部2へ樹脂注入が可能になる。従って従来 のように樹脂封止部2に未充填部が発生すること はなくなる.

特開平4-133453 (3)

第3図は本発明の第2の実施例の平面図である。第3図において開口部17は、金型の下部ランナーが位置する部位に設けられ、リードフレームの外周に至っている。

この第2の実施例を用いた場合では、リードフレームの外枠1に位置する金型の下部ランナーの長さを同じにすることにより、樹脂注入口付近での空気の巻き込みをなり、上部、下部ランナーが、樹脂封止後、リードフレームから不要のより、下部ランナー部の樹脂を除去しやすいという利点がある。

(発明の効果)

以上説明したように本発明は、樹脂封入時に用いる金型の樹脂注入口が位置する付近の外枠に開口部を散けることにより、金型の上型にも上部ランナー及び上部ゲートロを設けることができ、樹脂封止部へ上部ゲートロ及び下部ゲートロの両方から樹脂注入することが可能である。そのため、

ーリード、7…吊りリード、8…分岐吊りリード、9…面取り部、10…開口部、11…半導体ペレット、12…ワイヤー、13…上部ゲートロ、14…上部ランナー、15…下部ゲートロ、16…下部ランナー、17…開口部。

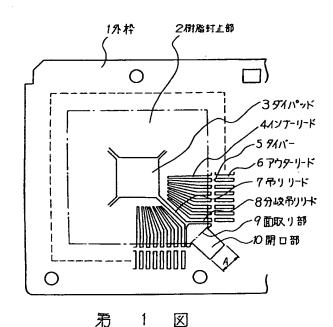
代理人 弁理士 内 原 智

超多ピンのように、インナーリード幅や各インナーリード間の間階が狭いリードフレーム ままが 立って は が できる が まった できる 効果がある。 まった できる 効果がある。 まった が は は 部の 発生を 防止できる 効果がある。 まった が は は 部の が の まった が の は な の は が し、 が し、 が という 効果 が ある。

図面の簡単な説明

第1図は本発明の第1の実施例の平面図、第2図は第1の実施例を用いて樹脂封止した場合の断面図、第3図は本発明の第2の実施例の平面図、第4図は従来の半導体装置用リードフレームの平面図である、

1 … 外 枠 、 2 … 側 脂 封 止 部 、 3 … ダ イ パ ッ ド 、 4 … イ ン ナ ー リ ー ド 、 5 … タ イ バ ー 、 6 … ア ウ タ



-283-

特開平4-133453 (4)

